

## 第 215 回電気加工研究会のご案内

前略、第 215 回電気加工研究会の日時が下記の通り決定いたしましたので、ご連絡申し上げます。ぜひご出席下さいますようご案内申し上げます。 早々

### 記

1. 日 時：  
**平成 27 年 7 月 24 日 (金) 13:00～**

2. 場 所：  
**名古屋工業大学 3号館 2階会議室**

3. 研究会参加費  
会員： 無料  
非会員： ¥5,000-

### 4. 電気加工研究会プログラム

- 13:00～13:30 「液中放電による窒化物の合成」  
吉田昌史、鈴木佑亮、奥田凌、後藤昭弘（静岡理科大学）
- 13:30～14:00 「ファイバレーザによるステンレス鋼薄板溶接と接合特性の検討」  
酒井克彦、静 弘生、大庭頌平（静岡大学）
- 14:10～14:40 「パルス放電による絶縁材料付着の研究 —電極への導電性付与—」  
森亮太、鈴木優弥、平野貴之、後藤昭弘、吉田昌史、土肥稔（静岡理科大学）
- 14:40～15:10 「極細線電極を用いたワイヤ電解加工の研究」  
小谷野智広（金沢大学）、山下裕大（元金沢大学）、細川 晃（金沢大学）、  
古本達明（金沢大学）
- 15:20～15:50 「透明樹脂同士の高エネルギーレーザー溶着におけるレーザー光吸収現象のFDTDシミュレーション」  
早川伸哉、塚本圭、糸魚川文広、中村隆（名古屋工業大学）
- 15:50～16:20 「放電表面処理技術に関する研究」  
鷺見信行、寺本浩行、湯澤隆（三菱電機（株））



以下の通り、研究会終了後にディスカッションの場（兼、懇親会）を予定しておりますので、振るってご参加ください。

時間： 16:30～

場所： 2号館 11階ラウンジ

参加費： 1,000 円程度（当日集めさせていただきます）

連絡、問い合わせは

Tel:0538-45-0127 fax:0538-45-0127

E-mail: a-goto@me.sist.ac.jp

静岡理科大学 後藤昭弘